



## Dr. Ralf Kotitschke

**Partner**

**Patentanwalt**

**European Patent Attorney**

**EPG-Vertreter**

**Diplom-Physiker**

Ralf Kotitschkes Tätigkeitsschwerpunkte decken sämtliche Bereiche des Schutzes geistigen Eigentums ab, insbesondere das Patenterteilungs- und Einspruchsverfahren, die Erstellung von "clearance opinions" und Verletzungsgutachten, sowie das Designrecht und das Recht der Arbeitnehmererfindungen. Die technischen Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in den Bereichen der Medizintechnik, der Automobiltechnik, der Labortechnik, der Halbleitertechnologie und der Optik.

### WERDEGANG

---

seit 2017	Partner, Gesellschafter und Geschäftsführer bei Maiwald
seit 2017	Patentanwalt bei Maiwald
2008 - 2017	Patentanwalt in eigener Kanzlei
2004 - 2007	Freiberuflicher Patentanwalt
2000 - 2004	Patentanwaltskandidat bei einer IP Kanzlei

### AUSBILDUNG

---

2024	Zulassung für das UPC
2005	Zulassung als European Patent Attorney
2004	Zulassung als deutscher Patentanwalt
2000 - 2002	Studium „Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte“ an der FernUniversität Hagen
1996 - 1999	Promotion auf dem Gebiet der Hochdruckphysik und Optoelektronik an der University of Surrey
1989 - 1995	Studium der Physik an der Universität Ulm und der Colorado State University

### PRAXISGEBIETE

---

- Elektrotechnik & Maschinenbau
- Mobilität & Energie
- Displays & Licht
- Mess- & Verfahrenstechnik
- Medizintechnik & Bildgebung
- Patente & Gebrauchsmuster
- IP Strategieberatung

## **TÄTIGKEITEN**

---

- Patenterteilungsverfahren und Portfoliomanagement
- Anmeldestrategien und Ausarbeitung von Anmeldungen
- Freedom-to-Operate- und Rechtsbeständigkeitsgutachten
- Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren
- Patentverletzungsverfahren

## **MITGLIEDSCHAFTEN**

---

- Patentanwaltskammer
- epi
- VPP

## **SPRACHEN**

---

- Deutsch
- Englisch
- Französisch